

フォトリソセンター共用装置一覧

装置G	装置名	設置場所	講習会有無	グループ利用料 (年間)	装置別利用料 (時間)	消耗品負担有無
設計	構造設計ソフト	P3-205	×	¥12,000	-	×
	光学系設計ソフト	P3-205	×			×
	機械加工プログラム作成ソフト	P3-207	×			×
試作	NC加工装置	P3-207	×	¥0	-	×
	振動試験機	P3-207	×			×
	3Dプリンター (EDEN350V)	P3-205	○	¥2,700	○	
微細加工	ナノインプリント装置	P3-517	○	¥0	-	×
	プラズマクリーナー (FEMTO SCIENCE VITA-EE)	P3-517	○			×
	ワイヤーボンダー	P3-517	○			×
	電子ビーム露光装置	P3-209	○	-	¥400	×
	マスクレス露光装置	P3-517	○	-	¥200	×
	集束イオンビーム加工・観察装置	P2-212	○	-	¥3,000	×
	コンパクトスパッタ	P2-212	○	-	¥1,000	×
表面評価	走査型プローブ顕微鏡 (SPM-5000)	P3-309	○	¥35,000	-	×
	触針式段差計 (KLA-Tencor P-16+)	P2-211	○			×
	レーザー干渉計 VerFire-XPZ	P2-211	×			×
光学測定	共焦点レーザー顕微鏡	P3-309	○	¥30,000	-	×
	蛍光顕微鏡	P3-309	○			×
	蛍光分光光度計	P3-309	○			×
	顕微FT-IR	P3-309	○			×
	マイクロプレートリーダー	P3-309	○			×
	エリプソメーター	P2-211	○			×
	デジタルマイクロスコープ (KH-8700)	P2-211	○			×
	マルチチャンネル分光器	P2-211	○			×
	紫外可視近赤外分光光度計 (UV-3600)	P2-212	○			×
	レーザーラマン顕微鏡 (RAMAN-11)	P3-309	○	-	¥1,000	×
	広視野ラマン顕微鏡 (RAMAN View)	P3-309	○	-		
分析	DNAシーケンサー	P3-309	×	¥10,000	-	×
	高速液体クロマトグラフィ	P3-309	×			○
	超高速液体クロマトグラフ質量分析計	P3-309	×			○
	サーマルサイクラー	P3-309	×			×
	ゼータ電位・粒径分布測定装置	P3-309	○			○
	ポテンショスタット	P3-309	○			×
	SEM-EDX	P2-211	○			×
その他	スピンコーター	P2-211	×	-	¥0	×
	マイクローム Leica RM2265	P2-211	○	-	¥0	×
	ナノサイト	P2-211	○	-	¥0	×